

Оглавление

Cmp.

- A. А. Гершун.** Основные представления теории светового поля 417
- С. Э. Фриш.** Роль ударов второго рода при газовом разряде 431
- В. А. Фабрикант.** Излучение разряда в парах металлов 441
- Н. Клярфельд.** Световая отдача газового разряда 463
- С. О. Майзель.** Световые величины в переходной области 481
- А. А. Гершун.** Освещение темных цехов предприятий фотохимической промышленности 495
- М. Гуревич и Л. Чахров.** Абсолютный выход флуоресценции сульфата уранил-калия 509
- А. М. Шемаев.** Газосветные лампы 515

SOMMAIRE

Pag.

- A. Gershun.** The field of Illumination 430
- S. Frisch.** Über die Rolle der Stöße zweiter Art bei Gasentladung 439
- V. Fabrikant.** Radiation of discharge in vapour of metals 461
- B. Klarfeld.** Die Lichtausbeute der Gasentladung 479
- S. Maisel.** Die lichttechnischen Größen in der Übergangszone 493
- A. A. Gershun.** The Illumination of Workshops in the photochemical Industry 506
- M. Gurevic and L. Cachrov.** Absolute efficiency of Fluorescence of Uranyl-potassium Sulphate 512
- A. M. Šemajev.** Gaseous vapour Lamps 519